



MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM 2026

# 開催報告書

Jtb Communication Design

# MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2026 開催概要

- **会 期**：2026年1月28日（水）～1月30日（金） 10:00～17:00
- **会 場**：東京ビッグサイト西2ホール&会議棟
- **オンライン展示期間**：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）
- **主 催**：一般財団法人マイクロマシンセンター／ 株式会社JTBCコミュニケーションデザイン
- **後 援**：経済産業省／文部科学省／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／  
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
- **協 賛**：一般社団法人日本機械工業連合会／一般社団法人日本ロボット工業会／一般社団法人日本分析機器工業会／  
一般社団法人日本ロボット学会／一般社団法人日本真空工業会／一般社団法人電子情報技術産業協会／  
一般社団法人次世代センサ協議会／一般財団法人光産業技術振興協会／一般財団法人機械システム振興協会



全来場参加者数合計  
(オンライン参加含む)

**52,844**名

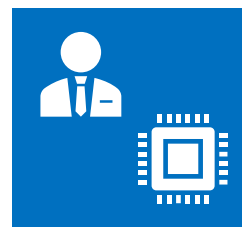
※同時開催13展合計



来場参加者数  
(東京ビッグサイト開催)

**45,202**名

※同時開催13展合計



出展者数

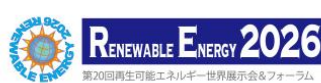
**32**社・団体



出展小間数

**30.5**小間

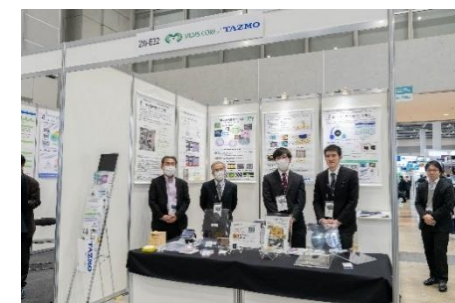
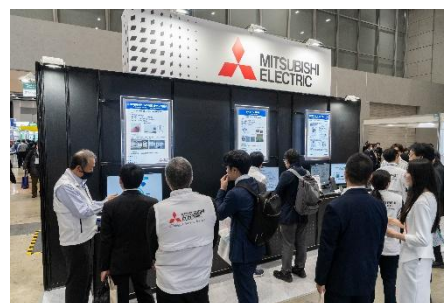
4㎡は0.5小間



# ■ 出展者一覧

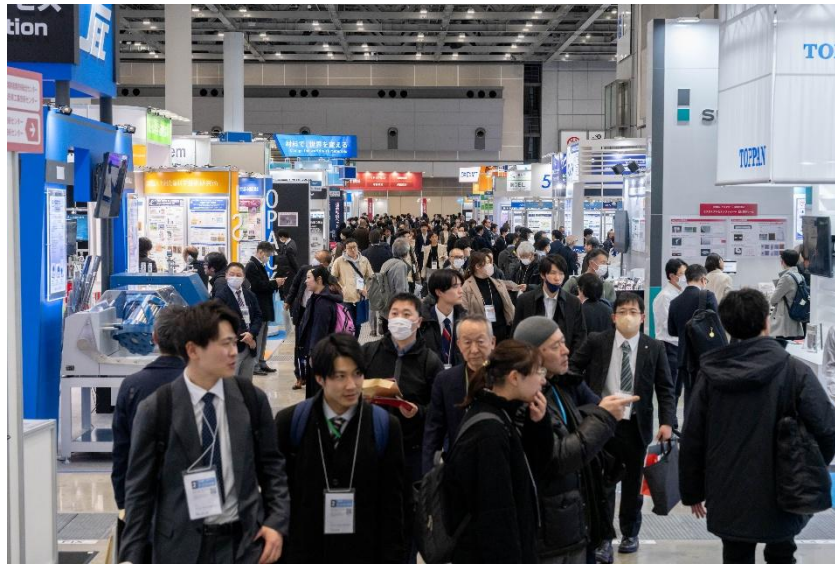
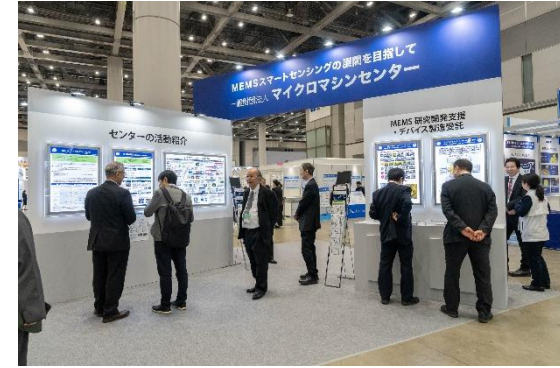
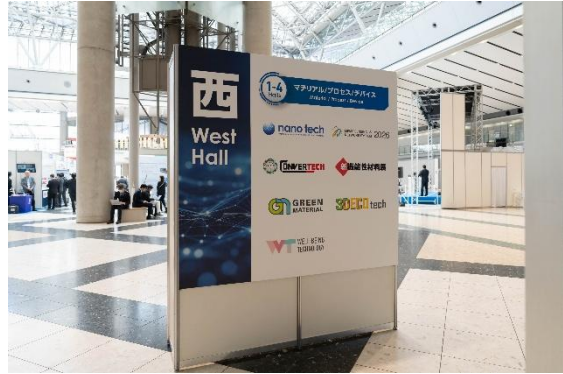
<https://unifiedsearch.icdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/mems/list>

50音順	新規	出展者名	小間番号
あ		秋田県産業技術センター	2W-A40-05
	●	イノベーションリサーチ	2W-A28-02
か		大阪産業技術研究所	2W-A40-07
		協同インターナショナル	2W-A32
		Silex Microsystems	
		計測エンジニアリングシステム	2W-B37
さ		コシブ精密	2W-E30
	●	Siconnex Japan	2W-D37
	●	産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門	2W-A34
		産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門	2W-A37
		産業技術総合研究所 センシング技術研究部門	
	●	産業技術総合研究所 ハイブリッド機能集積研究部門	
		シチズンファインデバイス	2W-E37
	●	スマート・ソリューション・テクノロジー	2W-D38
		生体内サイバネティック・アバター	2W-A40-04
		セーレンアドバンストマテリアルズ	2W-D30
た		センシアテクノロジー	2W-A28-03
		田口電機工業	2W-A28-01
	●	DIC	2W-A28-04
	●	東京都立産業技術研究センター	2W-A40-06
		東邦化研	2W-B30
な		東北大学マイクロシステム融合研究開発センター	2W-B31
		新潟大学	2W-A40-03
		立命館大学	
は		BMF Japan	2W-D32
ま		マイクロマシンセンター	2W-D34
		三菱電機	2W-B34
		ミライズテクノロジーズ	2W-E32
		デンソー	
		メムス・コア	2W-B32
		タツモ	
わ		和貴研究所	2W-D31





# ■ 会場風景



■ 特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」は展示会初日に開催。  
MEMS、センサの実用化・応用先として期待される次世代テクノロジー（半導体、5G、IoT、DX、ロボット、AIなど）にフォーカス。  
経産省、大学、国研、企業のそれぞれのお立場から、MEMS・半導体に関する政策動向、研究開発動向などについてご紹介いただきました。

1/28 (水)  
10:30-12:30

事前登録制 参加費無料 シーズ&ニーズセミナーB

## 特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」



### 「我が国の半導体政策について」

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課  
デバイス・半導体戦略室 室長補佐  
西嶋 健人 氏



### 「血液中VOCマーカーのウェアラブル・バイオセンシング」

東京科学大学 総合研究院 生体材料工学研究所  
センサ医工学分野 教授  
三林 浩二 氏



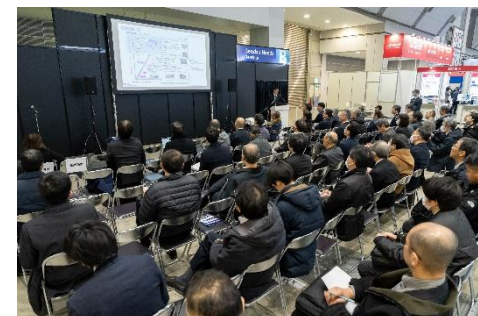
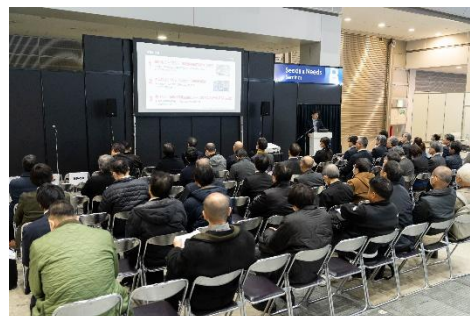
### 「MEMSパイロットラインを起点にした先端PKG、3D集積への取組展開」

産業技術総合研究所  
ハイブリッド機能集積研究部門 研究部門長  
薬師寺 啓 氏



### 「自動車用センサの現在と将来展望」

ミライズテクノロジーズ  
センサ研究開発部 部長  
和戸 弘幸 氏



# ■ 主催者セミナー/ 出展者セミナー [https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech\\_mems](https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems)

■ 一般財団法人マイクロマシンセンター主催セミナーは会期2日目に会議棟1階会議室にて開催されました。各セミナーは満席となり、今回の講演テーマに対する関心の高さがうかがえました。

1/29(木)  
10:30-12:00

事前登録制 参加費無料 会議棟1階102会議室

## TIA MEMSウィンターセミナー/MEMS講習会



### 「マイクロ工学技術で拓く生体模倣システム」

早稲田大学  
理工学術院基幹理工学部 教授  
森本 雄矢 氏



### 「MEMS技術を用いた複合触覚デバイス」

新潟大学 工学部  
准教授  
寒川 雅之 氏



### 「MEMSマイクロフォンのモノづくりとコトづくり」

日清紡マイクロデバイス モジュール開発本部  
フェロー  
口地 博行 氏

1/29(木)  
13:30-15:30

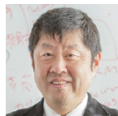
事前登録制 参加費無料 会議棟1階102会議室

## SSN研究会公開シンポジウム「マイクロナノが支えるフロンティア領域」



### 「フロンティア領域の探索・育成による新産業創出に向けて」

経済産業省 イノベーション・環境局  
イノベーション政策課  
課長補佐  
菅 真央 氏



### 「健康・環境にたずさわる微生物利用・制御のためのイメージングおよびデバイス開発」

筑波大学 生命環境系 教授 高等研究院  
微生物サステナビリティ研究センター センター長  
JST ACT-X 研究領域 環境とバイオテクノロジー  
研究総括  
野村 暢彦 氏



### 「AIとニューロテックの融合によるブレイン・マシーン・インタフェースとデジタルツイン神経科学」

アラヤ  
NeuroAI事業部ペルソナチーム リーダー  
濱田 太陽 氏

1/29(木)  
15:45-16:30

事前登録制 参加費無料 会議棟1階102会議室

## MEMS協議会フォーラム



### 「我が国MEMS産業の再興に向けて」 ～MMCの研究開発/委員会活動より～

マイクロマシンセンター 副理事長・専務理事  
長谷川 英一 氏



1/30(金)

事前登録不要 参加費無料 シーズ&ニーズセミナーB

## 出展者セミナー

10:30-11:00

### 「電線近傍で発電するエネルギーハーベスタ「磁界振動発電」の応用と大阪産業技術研究所の機能性薄膜・MEMS技術支援の紹介」

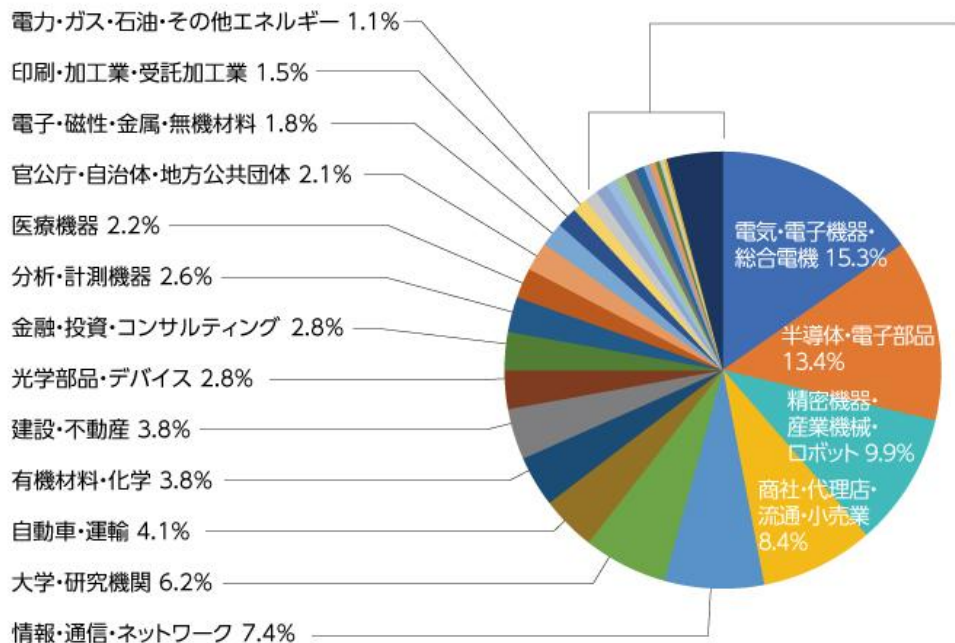
大阪産業技術研究所 電子機械システム研究部  
村上 修一 氏、山根 秀勝 氏

12:00-12:30

### 「MEMSデバイス設計のためのマルチフィジックスシミュレーション」

計測エンジニアリングシステム アプリケーションエンジニア  
伊佐 エスマトラ 氏

# MEMS2026来場者業種・職種

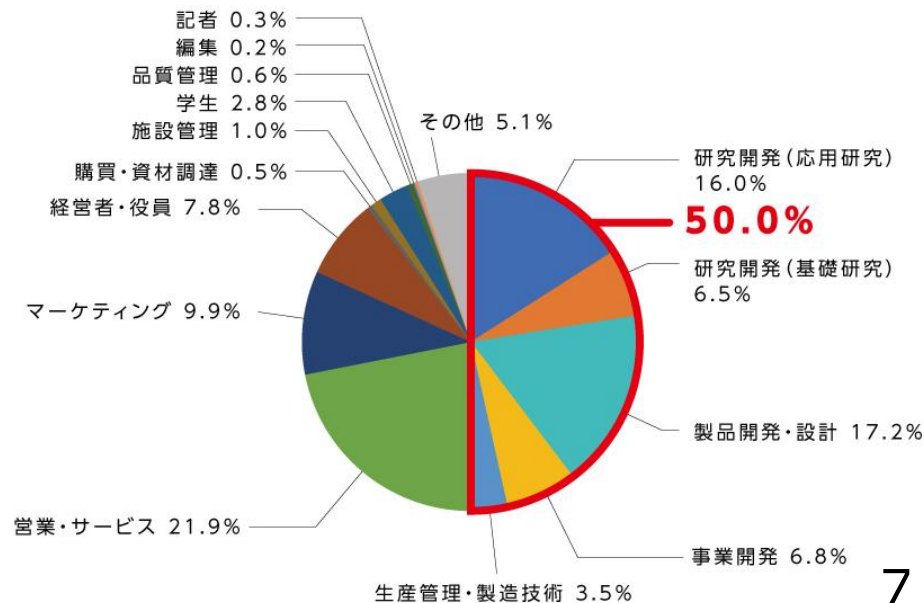


## 業種：

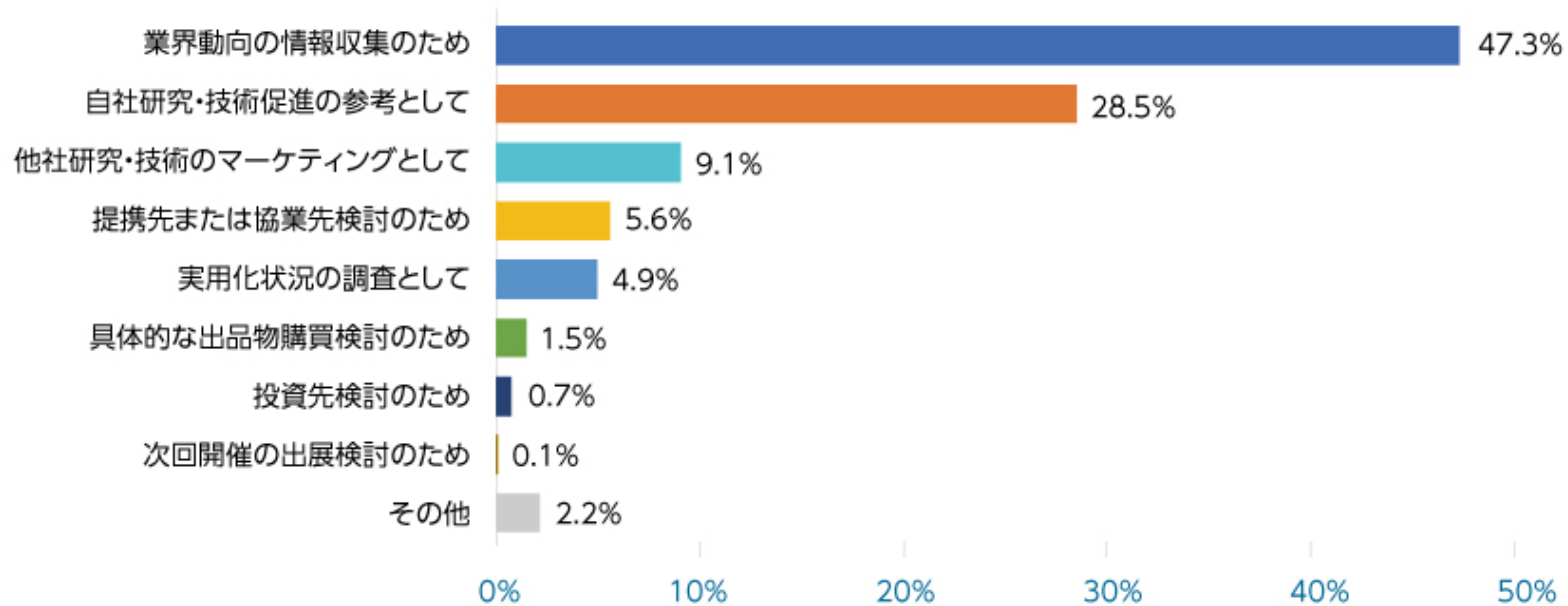
出展者のターゲットとする業種と来場者業種が合致  
 前回より電気・電子機器・総合電機が2.4ポイント高くなりました

## 職種：

研究開発、製品開発・設計、事業開発担当の来場者が50%を占め、専門性の高い商談が実現



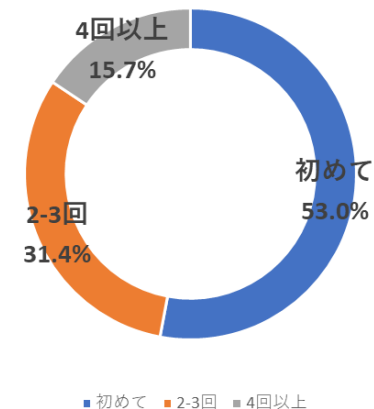
## MEMS2026来場者の来場目的



### MEMS展の参加回数について

初めて参加が53%  
最新の業界動向の情報収集が目的となっている  
本展を知ったきっかけとしてはインターネット検索が一番多い

MEMS展には、過去何回ご参加されたことがありますか？



# ■ 広報・プロモーション

## ■ 来場のご案内配布

MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM 2026 出展者一覧

IoTシステムの最先端技術展  
MEMS SENSING NETWORK SYSTEM 2026  
2026 1/28(水)~30(金) 10:00-17:00 東京ビッグサイト 西2ホール&会議棟

特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」

1/28(水) 10:30-12:30  
1/29(木) 10:30-16:30

同時開催プログラム  
1月28日(水) 10:30-12:30  
▶ オープニング特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」  
1月29日(木) 10:30-16:30  
▶ TIA MEMS オンラインセミナー / MEMS講習会  
▶ S&M研究会公開シンポジウム  
▶ MEMS協議会フォーラム

https://www.optojapan.jp/mems/ja/

2026.1.28(水)-30(金) 10:00-17:00 東京ビッグサイト西1・2・3ホール&会議棟

配布：**30,000部**  
E-来場案内としても別途展開しました

## ■ メールマガジン

配信対象：**100,000**件以上



過去来場者・登録者を中心とした  
弊社主催展示会データベース

## ■ 広告掲載

・電子デバイス産業新聞 2回

次世代MEMS・最先端のMEMS・半導体技術が集結!  
IoTビジネスを加速するセンシング技術が一堂に  
MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2026

MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM 2026  
IoTシステムの最先端技術展

同時開催プログラム  
1月28日(水) 10:30-12:30  
▶ オープニング特別シンポジウム「MEMS・半導体次世代テクノロジーフォーラム」  
1月29日(木) 10:30-16:30  
▶ TIA MEMS オンラインセミナー / MEMS講習会  
▶ S&M研究会公開シンポジウム  
▶ MEMS協議会フォーラム

https://www.optojapan.jp/mems/ja/

MEMSセンシング 検索

2026.1.28(水)-30(金) 10:00-17:00 東京ビッグサイト西1・2・3ホール&会議棟

nano tech 2026  
国際ナノテクノロジー 総合展・技術合展

イノベーションで未来のビジネスを拓く  
25回を迎えるnano tech 技術とビジネスが交わる世界の舞台へ

見どころ 業界をリードする研究者・企業による特別シンポジウム

- nano tech 25周年特別講演キーノート
- ベロニアアカデミー特別講演「IoT時代の未来を拓く」
- 分科会から来るモブリティ革命
- プロセスを科学で読み解く
- 持続可能な成長戦略: 微細化シフトの戦略的活用
- 最先端技術の革命児-治療とナノテク新産業
- 次世代半導体の最新パッケージング 技術と材料トピックス
- Deep Tech特別講演

出展者情報公開中 https://www.nanotechexpo.jp/ nano tech 検索

・12月4日号

・1月15日号

## ■ プレスリリース配信



関係省庁記者クラブへの  
投げ込みも実施しました

■ 次回MEMSセンシング&ネットワークシステム展

2026.12.16.Wed.~12.18Fri.

10:00~17:00

東京ビッグサイト西・南ホール&会議棟

主催：一般財団法人マイクロマシンセンター  
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

同時開催：全**13**展示会



MEMSセンシング&ネットワークシステム展事務局  
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

TEL : 03-5657-0768

FAX : 03-5657-0645

[mems@jtbc.com](mailto:mems@jtbc.com)

<https://www.optojapan.jp/mems/ja/>